

บทที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปทั้งในการทำงาน การศึกษาหรือใช้ในการสื่อสารและเพื่อความบันเทิง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการทำงานหรือเก็บข้อมูล ดังนั้นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์จึงต้องทำการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของมนุษย์

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการคำนวณและจัดเก็บข้อมูล ในปัจจุบันนี้ ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สามารถทำได้มากกว่าสมัยก่อนมาก และ ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็คือ ชุดหัวอ่าน - เขียนข้อมูล (Head Stack Assembly) ซึ่งประกอบมาจากหัวอ่าน - เขียนข้อมูล (Head Gimbal Assembly) และ แขนของหัวอ่าน - เขียนข้อมูล (Arm Actuator) โดยวิธี Ball Swaging Process

ในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) ชุดอ่าน-เขียนข้อมูล (Head Stack Assembly) จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการอ่านเขียนข้อมูลลงในแผ่นข้อมูล (Media) อีกทั้งปัจจุบันนี้ผู้บริโภค มีความ ต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาดเล็กลงและมีความจุ (Capacity) ที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตจำเป็นต้องกำหนด คุณสมบัติสำคัญ ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่า Torque resistance ค่าการสั่นสะเทือน (Vibration) ของหัวอ่าน และค่า PSA ของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แต่ละรุ่น อย่างเหมาะสม และมีการควบคุมให้เกิดการผันผวนในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด

Swaging Process เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปโดยการบีบอัดวัสดุให้ได้รูปร่างที่ต้องการ และวิธีการนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหลายๆประเภท เช่นการประกอบท่อในระบบหล่อเย็น สำหรับ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ Ball Swaging Process ได้ถูกใช้เพื่อ ประกอบหัวอ่านเขียนกับ แขนของหัวอ่าน - เขียนข้อมูล (Arm Actuator) เส้นผ่านศูนย์กลางของ Ball จะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ Swage Boss เพื่อให้แรงจากการ Swage ไปทำให้ Swage Boss ขณะอยู่บนแขนของชุดอ่าน - เขียนข้อมูล (Arm Actuator) และทำให้หัวอ่าน - เขียนข้อมูล (Head Gimbal Assembly) เสียรูปอย่างถาวรและเกาะติดอยู่บนแขนของชุดอ่าน - เขียนข้อมูล (Arm Actuator) [1] ในกระบวนการนี้จะต้องการให้เกิด Retention Torque สูงแต่ต้องการให้เกิดการเสียรูป น้อยที่สุด เพราะเมื่อฮาร์ดดิสก์มีความจุสูงๆ ก็จะต้องการความเร็วในการหมุนของหัวอ่านมาก

เพื่อที่จะหมุนไปหา Track ของข้อมูล จึงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน และการเสีรูปร่างจากระบวนการนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้กำหนดจุดที่แม่นยำ และสมรรถภาพในการอ่านเขียน Takashi et al. [2] ได้อธิบายไว้ว่าความหนาแน่นของการเก็บข้อมูลที่ 80 kTPI(Track per inch) หรือ 53.2 Gbit/in² นั้นต้องการความแม่นยำที่ 40 nm เพื่อที่จะ ทำให้การอ่านมีความแม่นยำในระดับนี้จะต้องศึกษาการเสีรูปร่างอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถควบคุมการผลิตให้ได้ Retention Torque และการเสีรูปร่างที่ต้องการ

สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบที่มีต่อ Pitch Static Attitude ของชุดหัวอ่าน – เขียนข้อมูล (Head Stack Assembly) โดยนำโดยนาระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาผลการศึกษาและนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริง เพื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์หาค่าพิกสแตติกเอททิจูดที่เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากกระบวนการสเวจโดยใช้บอล(Ball Swaging process) และเราสามารถนำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดเพื่อที่จะแก้ไข Swage parameter ที่ทำให้ได้ค่า Retention Torque ที่ต้องการ และลดการเสีรูปร่างของ Base Plate เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อ Pitch Static Attitude ของชุดหัวอ่าน – เขียนข้อมูล (Head Stack Assembly)

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

2.1 เพื่อหาแบบจำลองการเสีรูปร่างของ Baseplate และ Swage boss ที่เกิดจาก swaging process โดยระเบียบวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์

2.2 สร้างแบบจำลองที่สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ Pitch Static Attitude ที่เกิดจากการเสีรูปร่างของ Baseplate และ Swage boss โดยระเบียบวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แบบจำลองที่สมบูรณ์และผลการศึกษาที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงและต่อยอดในการศึกษาผลกระทบต่อค่า คุณสมบัติทั้งด้าน PSA ของชุดอ่าน-เขียนข้อมูลเพื่อสามารถที่จะกำหนดค่าของ Swage process setting ที่เหมาะสมได้ต่อไป

4. ขอบเขตของงานวิจัย

4.1 ใช้แบบจำลองฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว ชนิด 2 แผ่น

4.2 ทำการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่างของ Baseplate และ swage boss โดยระเบียบวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์

5. ระเบียบวิธีวิจัย

- 5.1 เข้าใจค่าปรับตั้งต่างๆของ Swaging process ที่มีผลต่อ Swage boss และ Baseplate
- 5.2 ศึกษาการเปลี่ยนรูปของ Baseplate และ swage boss โดยวิธีกลศาสตร์ ของแข็งเชิงค่านวน
- 5.3 สร้างแบบจำลองโดยนำ ระเบียบวิธีทาง ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบของการเปลี่ยนรูปของ baseplate ที่มีผลต่อค่า PSA
- 5.4 วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับการทดลองจริงและทำการสรุปผลการศึกษา
- 5.5 สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง และทำการเขียนวิทยานิพนธ์